## **ACTIVE VIBRATIONPROOF SUPPORTING DEVICE**

**Publication number:** 

JP62155347

**Publication date:** 

1987-07-10

Inventor:

MIHASHI KUNIHIRO

**Applicant:** 

MITSUI SHIPBUILDING ENG

Classification:

- international:

F16F15/00; F16F15/00; (IPC1-7): F16F15/03

- european:

F16F15/00P

Application number:

JP19850295771 19851227

Priority number(s):

JP19850295771 19851227

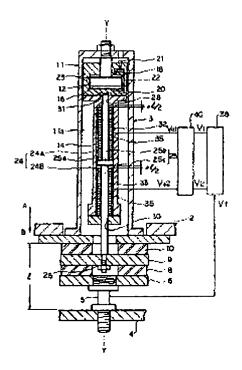
Report a data error here

## Abstract of **JP62155347**

PURPOSE:To prevent the piezoelectric actuators from being damaged and obtaining an effective vibrationproof supporting device by constituting the captioned device so that the shift of a supporting base is absorbed by extending and contracting the upper and lower piezoelectric actuators according to the vibration of a vibrating source.

CONSTITUTION:The upper and lower piezoelectric actuators 32 and 33 are extended

by applying an initial voltage V0, and the gap DELTAI/2 between the hollow chamber 24 and a casing 14 is reduced to zero. When, in this state, the supporting part 2 of a vibrating source vibrates in the direction of arrows A and B, a variable load acts onto a vibrationproof supporting device, and is detected by a load detector 5, and input as a load signal Vf into a calculation part 38. The piezoelectric actuators 32 and 33 are extended and contracted by the signal supplied from the calculation part 38, and an installation rod 25 shifts up and down together with an intermediate member 9, and the propagation of the force to an installation base 4 due to the vibration of the supporting part 2 is suppressed. Further, in case of the low frequency vibration (large load), the piezoelectric actuators 32 and 33 are not applied with a load by the aid of a damper mechanism 23, and the actuator is prevented from being damaged.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 155347

(3)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)7月10日

F 16 F 15/03

6581 - 3J

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

60発明の名称

アクティブ防振支持装置

②特 願 昭60-295771

22出 願 昭60(1985)12月27日

三橋 ⑫発 明 者

邦 宏

玉野市長尾1588-107

の出 願

三井造船株式会社 東京都中央区築地5丁目6番4号

外2名 四代 理 人 弁理士 鵜沼 辰之

1. 発明の名称

アクティブ防振支持装置

### 2. 特許請求の範囲

- (1) 支持台に固定された外筒と、該外筒の内面 に取付けられた筒状のケーシングと、前記支持台 に弾性体を介して取付けられた中間部材に固定さ れ仕切り部により2分され、かつ前記ケーシング に摺動自在に嵌筆された取付けロッドと、該取付 けロッドの仕切り部と前記ケーシングの空間部と により形成される第1および第2の収納部に一定 の間隔をもって前記取付けロッドに挿入され起扱 源からの振動に抜いて制御される一対の圧電アク チュエータとを設けたことを特徴とするアクティ ブ防 扱 支 持 装 値。
- (2) 支持台に固定された外筒と、該外筒の内面 に取付けられた筒状のケーシングと、前記支持台 に弾性体を介して取付けられた中間部材に固定さ れ仕切り部により2分され、かつ前記ケーシング に摺動自在に嵌抑された取付けロッドと、該取付

けロッドの仕切り部と前記ケーシングの空間部と により形成される第1および第2の収納部に一定 の間隔をもって前記取付けロッドに挿入され起扱 顔からの振動に基いて制御される一対の圧電アク チュエータとを設けるとともに、前記外裔とケー シングとをダンパ機構により連結したことを特徴 とするアクティブ防扱支持装置。

3.発明の詳細な説明

〔産業の利用分野〕

本発明は、起掘源を支持する支持装置に、起振 源からの振動が伝播しないように抑制したアクテ ィブ防摄支持装置に係り、特に圧電アクチュエー タを用いたアクティブ防 擬支持装置に関する.

〔従来の技術とその問題点〕

構造部材の機械的振動は、起振源からの振動の 伝播によって生ずるもので、起版源を支持する支 **投装配に振動が伝播しないように抑制する方法と** しては、起擬源の支持幅に防掘ゴムを挿入する受 動的な方法が一般に用いられてきた。防振ゴムは、 広い間波数帯域にわたって抑制効果をもつが、周

ì

期的で大きな挺動の伝播には抑制効果が不十分で あることが知られている。

このため、能動的な防根、いわゆるアクティブ 防根が考えられるようになってきた。これは、起 擬滅から得た信号をもとに振動を積極的に打ち消 そうとする方法である。その第1は、従来より多 数提案されている油圧アクチュエータを用いたア クティブ防损支持装置であるが、この装置では防 協制御できる周波数が○~1.000 L程度まで で、高周波数の防擬制御は不可能であるという間 題があった。そして第二は、圧電アクチュエータ を用いたアクティブ防摄支持装置であり、この装 置では0~6,000位程度までの高周波数の防 擬が可能であるが、圧電アクチュエータを構成す る複数の圧電素子ディスクは、引張り力、曲げカ および扱り力に対しては弱く、圧縮力のみしか発 生できない。また起根源の規動が低周波数で防提 支持装置に大荷銀が負荷されたときには、圧倒ア クチュエータに大荷重が負荷され、圧電アクチュ エータが変位を拘束されて破損するという問題が

発明)は、支持台に固定された外節と、該外節の内面に取付けられた個でのケーシングと開発して取付けられた中間では、一切のでは、一切の自在に、では、一切のでは、一ついでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、このでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、

#### [作用]

上記の構成によると、起振源の扱助系に組み込まれた一対の圧電アクチュエータを扱動の扱幅および周波数に応じて電圧制御することによって応答性がよく、かつ高符度の防振支持が行なわれる。また起振源の扱動が低周波数のときは、ダンパ機構が作用して一対の圧電アクチュエータを収容したケーシングが変位しないので、圧電アクチュエ

あった。

この発明は、上記問題点を解決するためになるれたもので、その目的は、起掘滅の機械的な扱動に応じて圧電アクチュエータの伸び量を制御して支持装置への扱動の伝播自体を抑制し、かつ起掘滅の振動が低周波数のときには、圧電アクチュエータに荷重が負荷されないようにしたアクティブ防振支持装置を提供することである。

#### (問題点を解決するための手段)

上記目的を遠成するために、本発明(特定発明)は、支持台に固定された外筒と、該外筒の内面に取付けられた簡状のケーシングと、前記支持台に弾性体を介して取付けられた中間記ケーシングに摺動自在に嵌押された取付けロッドと、該取付けロッドの仕切り部と前記ケーシングの空間部とに形成される第1および第2の収納部に一定の間隔をもって動した。また本発明(第二人とを設けたものである。また本発明(第二人とを設けたものである。また本発明(第二人とを設けたものである。また本発明(第二人とを設けたものである。また本発明(第二人とを設けたものである。また本発明(第二人とを設けたものである。また本発明(第二人とを設けたものである。また本発明(第二人とを設けたものである。また本発明(第二人とないたのである。また本発明(第二人とないたのである。また本発明(第二人とないたのである。また本発明(第二人というに対している。また本発明(第二人とないたのである。また本発明(第二人とないたのである。また本発明(第二人とないたのである。また本発明(第二人というに対している。

ータには荷重が負荷されない。

## (実施例)

以下、本発明を図面に示す実施例に基いて説明

本発明のアクティブ防掘支持装置は第4図に示すように、起掘源1の、支持部2とと据付け台4の間に挿入する。支持部2と一定の間隔 & をもって対向して配置された据付け台4には、荷重検出器5が固定されており、該荷重検出器5上のでは、海1のが発力のができるのがでは、では、海1のができるのがである。

支約部2上面には、荷重検出器5と同一輸心Y - Y上に中空円筒状の外筒11が固定されており、 該外筒11の頂面には、中空室11a内に延出す るピストン12が軸心Y-Y上に配設されている。



外筒11の中空室11a内には、ケーシング14 が収容されており、該ケーシング14上部に形成された中空状の油室16に、ピストン12が上下方向に所定の隙間をもって仮抑されている。またケーシング14上部には、油室16の上面および下面に逃過する流路18,20が形成されており、この流路18,20は流量調整絞り21を介して流路22により進過している。即ち、22まよび流量数絞り21によりダンパ機構23を構成している。またケーシング14下部には空間部24が形成されている。

中間部材 9 の上面には、直交してn 額線 Y - Y 上に配設された取付けロッド 2 5 がナット 2 6 により固定されており、該取付けロッド 2 5 は、ケーシング 1 4 の空間部 2 4 の上端および下端にそれぞれ巡通する逃過孔 2 8 , 3 0 に依挿されている。 迎通孔 2 8 の上端には、取付けロッド 2 5 上端に空間部 3 1 が形成されている。また取付ロッド 2 5 は、中間部に形成された仕切り部の一例たる

生するために必要な圧電アクチュエータ32, 33への印加電圧制御量を演算する。増幅部40 は、演算部38からの出力電圧を圧電アクチュエ ータ32,33の印加電圧に増幅する。

つぎに、本発明の実施例の作用を説明する。

まず防掘支持装置3と作動させるに際して上部および下部の圧電アクチュエータ32,33に初期電圧V。を印加し、各圧電アクチュエータ32,33を仲長させる。そして各圧電アクチュエータ32,33とケーシング14の中空室24との隙間 Δ 4 / 2 をなくす。

この状態で起版源1の支持部2が矢印A-Bの方向に振動すると、防振支持装置3には変動荷重が作用する。この変動荷重は荷重検出器5により検出され、荷重信号Vfとして演算部38に入力される。該演算部38の演算処理によって起版源1からの振動の伝播を制御する圧電アクチュエータ32,33の仲び量に対応した電圧信号Vi,、Viが求められる。この電圧信号Vi,、Viは増幅部40によって圧電アクチュエータ32,33の

フランジ部 2 5 a により上下に 2 分されており、取付ロッド 2 5 の一半部である上部取付ロッド 2 5 b には、上部圧電アクチュエータ 3 2 が、取付けロッド 2 5 c には、下部圧電アクチュエータ 3 3 が、フランジ部 2 5 a とケーシング 1 4 の空間部 2 4 とにより形成された第 1 および第 2 の収納部 2 4 A A A 入されている。

圧電アクチュエータ32,33は、ジルコン、チタン酸鉛等の圧電セラミックによって作成された複数の圧電素子ディスク35で形成されている。第2図および第3図は、圧電素子ディスク35の断面形状の一例を示したもので、第2図は円筒形断面の圧電素子ディスク35を配図した場合を示す。

液算部38は、荷重検出器5により検出される 起銀源1による変動荷重に応じて圧電アクチュエ ータ32,33の伸び量を求め、この伸び量を発

印加電圧 Vai, Vaiに増幅される.

そして起根源1の支持部2の変位方向、例えば 第1図の矢印Aの変位方向に対しては、上部の圧 電アクチュエータ32に電圧Va,=V。+ΔVが、 下部の圧電アクチュエータ33に電圧 Vax=Vo-△∨がそれぞれ印加され、上部の圧電アクチュエ ータ32が伸長し、逆に下部の圧電アクチュエー タ33が縮小する。この結果、取付ロッド25は 中間部材9とともに下方に移動する。逆の場合、 即ち起掘源1の支持部2の矢印Bの変位方向(下 向きの方向)に対しては、上部の圧電アクチュエ ータ32に **覚**圧 Va, = V<sub>a</sub> - Δ V が、下部の圧**覚**ア クチュエータ 3 3 に電圧 Vaz=Va+ Δ V がそれぞ れ印加され、上部の圧電アクチュエータ32が縮 小し、逆に下部の圧電アクチュエータ33が伸長 する。この結果、取付けロッド25は中間部材9 とともに上方に移動する。このようにして起掘源 1 の支持部2の援動による据付け台4への力の伝 播が抑止され、据付け台4の振動が防止される。

この場合、圧電アクチュエータ32,33の発

## 特開昭62-155347 (4)

生する商岡波数の変位に対しては、流路22が流 **昼間照較り21により絞られているので、油宮** 16内における油の移動はなく、ピストン12は 助かない。従って外筒11とケーシング14とピ ストン12とは、一体的な剛体とみなすことがで き、アクティブ防扱のための力が取付けロッド 25より中間部材9に伝達され、荷重検出器5の 変助力を努としてアクティブ防掘効果を発生させ ることになる。

圧電アクチュエータ32、33が追従できない ような高周波数の振動の場合においては、第1の 弾性体 8 によって受動的に防振する。また圧電ア クチュエータ32,33不作助時には、第1、第 2の弾性体8,10により起掘源1を支持する。

また支持部2と据付け台4との間隔1が、例え ば船の場合のように船体の動揺により変化した場 合、即ち低周波数の振動により間隔』が変化した 場合、流路22を通って油が流路18,20のい ずれか一方に流れることによってピストン12が 移動し、従って取付けロッド25、即ち圧伐アク

チュエータ32.33には荷承はかからない。こ のように電周波数の振動に対しては、ダンパ機構 23により圧電アクチュエータ32,33に荷重 がかからないので、圧電アクチュエータ32。 33が破損するおそれはない。

#### (発明の効果)

上述のとおり、本発明によれば、起振源の撮動 に応じて上部および下部の圧電アクチュエータを 伸縮させて支持台の変位を吸収させるようにした ので、アクティブ防脳効果を十分発生させること ができる。また低周波数の摄動に対しては、ダン パ機構によって圧電アクチュエータに荷重が加わ ることがないので、圧電アクチュエータが破損す るおそれはない。

#### 4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の実施例に係り、第1図はアクテ ィブ防振支持装置の構成図、第2図は円筒形圧電 署子ディスクの機断面図、第3図は角柱形圧電器 子ディスクの 横断面 図第4 図はアクティブ防 提支 持装置の取付状況図である。

1 …起摄源、 2…支持部、

3 … 防 振 支 持 装 超 、

8,10…弹性体、

9 …中間部材、

11…外简、

14…ケーシング、

23…ダンパ機構、

2 4 … 空間部、

24A…第1の収納部、

24B…第2の収納部、 25…取付けロッド、

25 a…仕切り部の一例たるフランジ部、

32,33…圧電アクチュエータ。

代理人构羽辰之

